(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-227526 (P2003-227526A)

(43)公開日 平成15年8月15日(2003.8.15)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

F16C 41/00 19/52 F 1 6 C 41/00 19/52

3 J 1 0 1

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願2002-28412(P2002-28412)

(22)出願日

平成14年2月5日(2002.2.5)

(71)出願人 000004204

日本精工株式会社

東京都品川区大崎1丁目6番3号

(72)発明者 坂谷 郁紀

神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目5番50号

日本精工株式会社内

(72)発明者 遠藤 茂

神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目5番50号

日本精工株式会社内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外5名)

Fターム(参考) 3J101 AA02 AA32 AA42 AA62 FA22

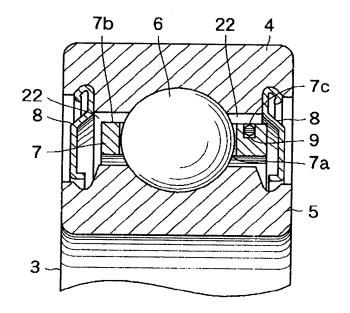
FA23 FA24 GA01

(54) 【発明の名称】 センサ付軸受装置

(57) 【要約】

【課題】本発明は、取付け場所の制約の少ないセンサを 備えることで、汎用性に優れたセンサ付軸受装置を提供 する。

【解決手段】センサ付軸受装置1は、外輪(固定輪)4 と、内輪(回転輪) 5と、外輪4及び内輪5のそれぞれ に転接する複数の転動体6と、これらの転動体6の間隔 を所定の間隔に保つ保持器7とを有する軸受3に、球状 に形成された半導体の大円を含む周囲に巻き付けられた コイルと、半導体の表面に形成されたセンサ回路とを有 するセンサ9を少なくとも1つ備える。このセンサ付軸 受装置1は、コイルによって受信された電磁波Eを利用 して発電し、この電力を使ってセンサ回路10で検出し た温度に基く電波Rを送信する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】固定輪と、回転輪と、前記固定輪及び前記回転輪のそれぞれに転接する複数の転動体と、これらの 転動体の間隔を所定の間隔に保つ保持器とを有する軸受 に、

1

球状に形成された半導体製のセンサベースと、このセン サベースの表面の一部に巻き付けられたコイルと、前記 センサベースの表面に形成されたセンサ回路とを有する センサを少なくとも1つ備えることを特徴とするセンサ 付軸受装置。

【請求項2】前記センサは、前記固定輪、前記回転輪、前記転動体、前記保持器の内の少なくとも1つに取付けることを特徴とする請求項1に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項3】前記センサは、前記固定輪の外表面と前記回転輪の外表面とをそれぞれ延長することで囲まれる前記固定輪と前記回転輪との間の空間に配置することを特徴とする請求項1に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項4】前記センサ回路は、前記コイルによって受信される電磁波を利用して発電し、発電された電力で検20出対象を検出し、この検出した信号を電波で送信することを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項5】前記センサ回路は、電磁波を受信する受信回路と、この受信回路で受信した電磁波を利用して電力を発生する発電回路と、検出対象を検出する検出回路と、この検出回路で検出した信号を処理する制御回路と、この制御回路で処理された信号を電波で送信する送信回路とを備えることを特徴とする請求項1から請求項4の内のいずれか1項に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項6】前記検出回路は、温度、振動、圧力、回転 速度の内の少なくとも1つを検出することを特徴とする 請求項1から請求項5のうちのいずれか1項に記載のセ ンサ付軸受装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、車両などの移動体の軸受装置やギヤボックスなど、あるいは、産業機械や音響、情報、映像機器など精密機器などに使用されるセンサ付軸受装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図6に示すような回転軸を支持する軸受装置51は、回転精度や耐久性など高い信頼性が要求されることが多い。このような軸受装置51は、運転状態を監視するために、センサ52が取付けられ、運転中に変化する温度や振動などが計測される。センサ52は、温度や振動を検出する検出部53を備えている。そして、これらの検出部53は、信号線54で温度や振動の情報を出力するため、図6のように計測の対象となる軸受55を保持するハウジング56などに取付けられる

か、軸受の外表面に取付けられる。信号線54は、温度 や振動の情報を計測する計測装置57まで配線される。 計測装置57は、検出部53によって得られた情報を処 理して記録計58に記録したり、処理された情報を基に 軸受装置51の健全性を評価したり、必要に応じて警報 装置59などを作動させたりする。また、電力を必要と する検出部53には、別途電力を供給するための電線を 電源から配線する。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、軸受装置の熱や振動は、軸受の回転輪及び固定輪と転動体との転接面において発生する。よって、軸受装置の内部で発生している熱や振動を直接測定することはできなかった。

【0004】センサは、軸受やハウジングを伝わってきた温度や振動を計測することとなる。したがって、従来の方法では、伝わってきた温度や振動を検出するため、検出の応答性が悪い。そして、実際に熱や振動が発生している部位の温度や振動は、計測された温度や振動と経験則を基に解析することによって求めなければならない。

【0005】また、保持器など温度や振動の発生源がセンサの検出部から離れるとともに、伝わる経路が変わることによって、検出できる信号の信頼性が低下する。そのため、熱や振動の発生源を予め予測してセンサを取付けなければ、信頼性の高い計測ができないとともに、熱や振動の発生源を特定することが難しい。

【0006】各検出部は、検出した情報を信号線で出力するので、取付け可能な場所が限られる。また、頻繁に着脱が行われる軸受装置に取付けられるセンサは、軸受装置とともに着脱されることとなる。したがって、軸受装置の着脱の度に信号線を配線し直さなければならず、着脱を繰返すうちに信号線を破損する可能性がある。

【0007】さらに、外部電源を必要とするセンサを取付ける場合は、電力を供給するケーブルを信号線とともに配線しなければならない。そして、このケーブルも信号線と同様に、軸受装置の着脱の度に配線し直さなければならなくなる。

【0008】そこで、本発明は、取付け場所の制約の少40 ないセンサを備えることで、汎用性に優れたセンサ付軸 受装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明によるセンサ付軸受装置は、固定輪と、回転輪と、固定輪及び回転輪のそれぞれに転接する複数の転動体と、これらの転動体の間隔を所定の間隔に保つ保持器とを有する軸受に、球状に形成された半導体製のセンサベースと、このセンサベースの表面の一部に巻き付けられたコイルと、センサベースの表面に形成されたセンサ回路とを有するセンサを少なくとも1つ備える。

50

【0010】このときセンサは、固定輪、回転輪、転動体、保持器の内の少なくとも1つに取付けるか、固定輪の外表面と回転輪の外表面とをそれぞれ延長することで囲まれる固定輪と回転輪との間の空間内に配置する。

【0011】また、センサ回路は、コイルによって受信される電磁波を利用して発電し、発電された電力で検出対象を検出し、この検出した信号を電波で送信する。

【0012】そして、センサ回路は、電磁波を受信する受信回路と、この受信回路で受信した電磁波を利用して電力を発生する発電回路と、検出対象を検出する検出回路と、この検出回路で検出した信号を処理する制御回路と、この制御回路で処理された信号を電波で送信する送信回路とを備える。また、検出回路は、温度、振動、圧力、回転速度の内の少なくとも1つを検出する。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施形態のセンサ 付軸受装置1について、図1から図3を参照して説明す る。図1に示すセンサ付軸受装置1は、ハウジング2 と、このハウジング2に固定された2つの軸受3とを備 えている。軸受3は、ハウジング2に固定される固定輪 としての外輪4と、回転する軸が挿入されてこの軸とと もに回転する回転輪としての内輪5と、複数の転動体6 と、保持器7と、外輪4に支持されたシールド8とを備 えている。転動体6は、外輪4と内輪5のそれぞれに転 接し、回転する周方向に対して等配になるように保持器 7によって互いの間隔を保持されている。保持器7は、 図2に示すように軸受2の周方向に沿って環状に形成さ れており、転動体6と遊嵌する孔7aが設けられてい る。また、保持器7は、外周面7bから有底の穴7cが 設けられており、センサ9が接着剤などで埋設されてい る。シールド8は、電磁波や電波を遮蔽しない材質、例 えば、合成樹脂などがよい。

【0014】なお、センサ9は、図2に示すように転動体6に対してセンサ付軸受装置1の回転中心軸に沿う方向に配置されてもよいし、転動体6に対してセンサ付軸受装置1の回転中心軸の回転方向、すなわち、転動体6と転動体6の間に配置してもよい。また、センサ9を複数設けてもよい。

【0015】センサ9は、半導体、例えばシリコン製であり、図3に示すように球状に形成されている。センサ9の表面9aには、センサ回路10は、受信回路11と、発電回路12と、検出回路13と、制御回路14と、送信回路15とを備えている。また、センサ9の表面9aに沿って、大円を含む範囲に送受信用のアンテナとして機能するコイル16が巻き付けられている。また、センサ9は、センサ回路10とコイル16を保護するために、樹脂など絶縁性の保護膜17で覆う。なお、コイル16は、エッチングなどでセンサ9の表面9aに直接形成してもよい。

4 【0016】受信回路11は、コイル16と接続され、 電磁波Eや指令信号の電波Rを受信し、それぞれを分波 する。発電回路12は、コイル16から受信された電磁 波Eを利用して発電し、各回路11、13、14、15 に電力を供給する。検出回路13は、検出対象を検出す るための回路、具体的には、トランジスタのベースエミ ッタ間の順方向 p n接合電圧が温度によって変化するこ とを応用した温度検出回路などを備えている。制御回路 14は、検出回路13で検出された信号を処理するとも に、処理した信号を送信回路15に出力する。送信回路 15は、制御回路14から出力された信号に基いてコイ ル16から電波Rを送信する。また、送信回路15は、 検出回路13で検出された信号をそのまま電波Rに変換 して出力してもよい。なお、受信回路11と送信回路1 5は、電磁波Eや指令信号の電波Rを受信する機能と、 出力信号としての電波Rを送信する機能とをともに備え た送受信回路としてもよい。また、受信回路11は、電 磁波Eを受信する電磁波受信回路と指令信号を受信する 電波受信回路に分けてもよい。また、コイル16につい ても、電磁波Eを受信する電磁波用コイルと電波Rを送 受信する電波用コイルとに分けて設けてもよいし、受信

【0017】センサ付軸受装置1と離れた位置には、制 御装置18を設ける。制御装置18は、電磁波送信装置 19と、監視装置20と、警報装置21とを備えてい る。電磁波送信装置19は、センサ9が発電に利用する 電磁波Eを送信する。監視装置20は、センサ9の送信 回路15によって送信された信号を受信し、評価すると ともに、受信した信号を記録する。また、監視装置20 は、センサ9に対して指令信号の電波Rを送信し、セン サ9に出力信号としての電波Rを出力させることができ る。そして、評価した信号が各センサに対して予め設定 された閾値を超える場合、監視装置20は、警報装置2 1を作動させる。警報装置21は、予め各センサに対し て設定された閾値を超える信号が検出されたことをリレ 一回路などによって表示や音などで利用者に報知する。 このとき、必要に応じて、センサ付軸受装置1が組み込 まれた機械や装置を停止させてもよい。

用と送信用、あるいは、電磁波受信用と電波受信用と電

波送信用に分けて設けてもよい。

【0018】なお、制御装置18は、同時に複数のセンサ付軸受装置、及びこのセンサ付軸受装置に搭載される複数のセンサに対応することで、より高度で複合的な監視を行うことが可能である。また、センサ9との無線通信用に監視装置20が備える電波Rの送受信機能を電磁波送信装置19の電磁波Eの送信機能と組み合わせて、電磁波送受信装置としてもよい。

【0019】次に、センサ付軸受装置1の動作について 説明する。センサ付軸受装置1は、電磁波送信装置19 によって制御装置18から出力された電磁波Eをセンサ 9のコイル16から受信する。受信された電磁波Eは、

50

発電回路12で電力に変換され、各回路11,13,1 4,15に供給される。センサ付軸受装置1が運転されると、転動体6と外輪4及び内輪5との転接面は、転がり摩擦によって発熱する。発生した熱は、転動体6から保持器7を経て、あるいは、外輪4と内輪5に挟まれた空間22にあるグリースなどの潤滑剤によって、保持器7に取付けられたセンサ9に伝わる。検出回路13の温度検出回路は、検出された温度に応じた信号を制御回路14に対して出力する。出力された信号は、制御回路14において、増幅、数値化などの処理が行われ、送信回路15を経由してコイル16から送信される。そして、送信された信号は、制御装置18で受信され、監視装置20で各センサ毎に予め設定されている閾値と比較評価される。

5

【0020】以上のように、本実施形態のセンサ付軸受装置1は、制御装置18の電磁波送信装置19から送信された電磁波Eをコイル16で受信し、この電磁波Eを発電回路12で電力に変換する。また、検出回路13で検出した温度に対応する信号は、送信回路15によってコイル16から電波Rで出力される。すなわち、センサ付軸受装置1は、電磁波Eを利用して外部から電力が供給されるので、電力を供給するためのケーブルが必要ないとともに、検出された信号を電波Rで送信するので、信号線も必要ない。

【0021】したがって、本実施形態のセンサ付軸受装置1は、軸受3の回転輪(本実施形態では内輪5)や保持器7など有線でセンサを取付けられないような部位のほか、産業機械などに装着されるスピンドルユニットなど着脱が頻繁に行われる部品などにも適用することができ、汎用性に優れている。また、電力が電磁波Eで供給され、電池などの消耗部品を備えていないので、分解が困難な部位に適用するセンサ付軸受装置としても適している。

【0022】なお、センサ付軸受装置1に取付けられセンサ9は、1つの軸受3に対して1つでもよいし、複数取付けてもよい。また、センサ9から送信される信号は、所定の時間間隔毎に一定の時間送信してもよいし、制御装置18から送られてくる指令信号に応じて検出した信号を送信するようにしても良い。

【0023】次に、本発明の第2の実施形態のセンサ付軸受装置23について、図3及び図4を参照して説明する。なお、第1の実施形態のセンサ付軸受装置1と同じ構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。

【0024】センサ付軸受装置23は、図4に示すように軸受3の外輪4と内輪5の間に挟まれた空間22に、図3に示すセンサ9を配置している。つまり、センサ9が、軸受3の空間22に注入されているグリースなどの潤滑剤に浮遊した状態である。また、センサ9は、検出回路13に温度を検出する温度検出回路を備えている。

【0025】なお、センサ9は、潤滑剤とともに空間を動き回るので、センサ9の表面9aを耐磨耗性に優れた保護膜17で覆うと耐久性が向上するのでよい。耐磨耗性の保護膜17として具体的には、DLC(Diamond Like Carbon)などをコーティングするとよい。

【0026】第2の実施形態のセンサ付軸受装置23は、空間22に配置されたセンサ9が、電磁波Eを受信して発電し、この電力を使用してセンサ9の周りの潤滑剤の温度を検出回路13で計測する。そして、計測された温度の信号を電波Rで送信する。

【0027】このように、第2の実施形態のセンサ付軸受装置23は、運転中の潤滑剤の温度を直接計測することができるので、温度を計測する検出応答性がよく、軸受3の焼付きの防止などに効果的であり、機械装置などの運転状態の監視に適している。また、センサ9への電力の供給を電磁波Eによって行い、センサからの信号の出力を電波Rで行うので、電力供給用のケーブルや信号出力用の信号線が不要である。したがって、センサ付軸受装置23は、スピンドルユニットのように頻繁に機械装置から着脱されるような部品や、ケーブルや信号線を配線することができない部位に適用することができ、汎用性に優れている。

【0028】なお、第2の実施形態のセンサ付軸受装置23は、第1の実施形態のセンサ付軸受装置1のように、センサ9を保持器7にも備えてもよい。また、センサ9は、空間22や保持器7に複数配置してもよい。

【0029】次に、本発明の第3の実施形態のセンサ付軸受装置24について、図3及び図5を参照して説明する。なお、第1の実施形態のセンサ付軸受装置1または第2の実施形態のセンサ付軸受装置23と同じ構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。

【0030】センサ付軸受装置24は、図5に示すように軸受3の内輪5に空間22に面して開口する有底の穴5aを設け、この穴5aに図3に示すセンサ9を入れて接着剤や樹脂などでモールド固定している。このときセンサ9の検出回路13を空間に向けるとともに、モールド固定によって取付ける。このセンサ9は、センサ回路10の検出回路13に温度を検出する温度検出回路と、振動を検出する振動検出回路を備えている。

【0031】第3の実施形態のセンサ付軸受装置24は、内輪5に取付けられたセンサ9が、電磁波Eを受信して発電し、その電力で内輪5の温度を計測して電波Rを送信する。したがって、センサ9へ電力を供給するケーブルが不要であるとともに、検出した信号を出力する信号線も不要である。そして、内輪5にセンサ9を取付けているので、内輪5を伝わってきた温度や振動を直接計測することができる。

【0032】また、振動は加速度として検出されるので、センサ9を回転輪である内輪5に取付けた場合、この振動検出回路を利用して、センサ9にかかる遠心力か

8

ら、内輪5が支持する軸の回転速度を求めることができ る。すなわち、遠心力Fは、センサ9の回転半径をr、 回転角速度をω、遠心力Fを受ける部材の質量をm、と すると、F = m r ω² であり、このときセンサ 9 に作用 する加速度 α は、 $\alpha = r \omega^2$ となる。したがって、セン サ9を決められた半径rの位置に取付けることによっ て、軸受3に保持されている軸の回転角速度ωを容易に 求めることができる。

【0033】また、センサ9を埋没しないようにモール ド固定すると、センサ9は、潤滑剤に直接触れる。した がって、潤滑剤の温度を直接計測することができるとと もに、潤滑剤の温度変化に対する応答性が向上する。セ ンサ9の検出回路13を穴5aから突出させてモールド 固定するとより効果的である。

【0034】以上のように、第3の実施形態のセンサ付 軸受装置24は、内輪5と転動体6の転接面から近い位 置で温度や振動を検出することができるので、温度や振 動の変化に対して応答性がよく、検出される値の信頼性 も高い。また、内輪5や潤滑剤の温度を直接計測するこ とができるので、機械装置などの予防保全や、精密機器 の軸受の温度管理に適している。なお、内輪5に設けた 穴5aと同様の穴を固定輪である外輪4に設け、ここに センサ9を取付けてもよい。

【0035】さらに、センサ付軸受装置24は、センサ 9への電力の供給を電磁波Eによって行い、センサから の信号の出力を電波Rで行うので、電力供給用のケーブ ルや信号出力用の信号線が不要である。したがって、セ ンサ付軸受装置24は、スピンドルユニットのように頻 繁に機械装置から着脱されるような部品や、ケーブルや 信号線を配線することができない部位に適用することが 30 でき、汎用性に優れている。

【0036】なお、第1から第3の実施形態のセンサ付 軸受装置は、センサの検出回路が温度検出回路のほか に、振動、圧力、回転速度などの検出に対応した回路を それぞれ備えることで、センサに作用する振動、圧力、 回転速度などを計測することができる。各回路は、それ ぞれ別々のセンサの検出回路13に設け、各センサ9を それぞれ軸受3の外輪4、内輪5、保持器7に取付けて もよいし、このうちの複数を検出回路13に備えて対応 する検出対象を検出するようにしてもよい。また、各セ ンサ9は、第1の実施形態のように保持器7に取付けて もよいし、第3の実施形態のように内輪5に取付けても よい。また、第2の実施形態のように検出回路13に温 度検出回路を備えたセンサ9のように、圧力を計測する 検出回路を供えたセンサを空間22に配置してもよい。 さらに、内輪5に設けた穴5aと同様の穴を外輪4に設 けてセンサ9を別途取付けると、外輪4の温度や振動な どを直接計測することができる。

【0037】また、第1または第3の実施形態のセンサ で振動や回転速度あるいは圧力を検出する別の方法とし 50

て、多数の電極を内面に備えた中空の球状に形成された 半導体製のシェルと、この電極との間に電場をかけるこ とで隙間を隔ててシェルの中で浮遊するターゲットボー ルと、シェルの外面に形成されたセンサ回路と、シェル の外面の一部に巻き付けられたコイルとを備えるセンサ とする。センサ回路には、電磁波を受信する受信回路 と、この受信回路で受信された電磁波を電力に変換する 発電回路と、ターゲットボールをシェルの中に浮游させ る制御回路と、電極とターゲットボールの間の電圧を検 出する検出回路と、検出した信号を電波で送信する送信 回路とを備える。受信回路で受信した電磁波は、発電回 路で電力に変換され、各回路に供給される。

【0038】このセンサは、振動や回転速度の変化によ って、加速度の変化が生じると、ターゲットボールがシ エルの中で片寄り、ターゲットボールを中心に浮遊させ るために必要となる電圧が各電極毎に異なって変化す る。そして、このときの電圧の変化を検出することで、 振動や回転速度を求める。

【0039】また、圧力の変化によって、シェルとセン サとの距離が全体に変化することで、センサを中心に浮 遊させるために必要となる電圧が全体的に変化する。し たがって、このときの電圧の変化を検出することで、セ ンサにかかる圧力を求めることが可能である。

【0040】圧力は、シェルの外面に形成されるセンサ 回路に歪を検出する検出回路を設けるか、シェルの一部 をダイヤフラム状に形成し、外圧に応じて変形するダイ ヤフラムの変形量を計測することでも計測することがで きる。

[0041]

【発明の効果】固定輪と、回転輪と、固定輪及び回転輪 のそれぞれに転接する複数の転動体と、これらの転動体 の間隔を所定の間隔に保つ保持器とを有する軸受に、球 状に形成された半導体製のセンサベースと、このセンサ ベースの表面の一部に巻き付けられたコイルと、センサ ベースの表面に形成されたセンサ回路とを有するセンサ を少なくとも1つ備えた本発明のセンサ付軸受装置によ れば、コイルで電磁波を受信してセンサ回路で発電し、 この電力で軸受の温度を計測する。センサ回路は、計測 した温度の信号を基に電波をコイルから送信する。つま り、電力を供給するためのケーブルや検出された信号を 出力する信号線が不要である。

【0042】したがって、本発明のセンサ付軸受装置 は、軸受の回転輪や保持器など有線でセンサを取付けら れないような部位のほか、産業機械などに装着されるス ピンドルユニットなど着脱が頻繁に行われる部品などに も適用することができ、汎用性に優れている。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態のセンサ付軸受装置を 示す断面図。

【図2】図1中の軸受を拡大して示す断面図。

10

【図3】図2のセンサを拡大し、保護膜の一部を切り欠 いて示す正面図。

【図4】本発明の第2の実施形態のセンサ付軸受装置を 示す断面図。

【図5】本発明の第3の実施形態のセンサ付軸受装置を 示す断面図。

【図6】従来の軸受装置にセンサを取付けた状態を示す 断面図。

【符号の説明】

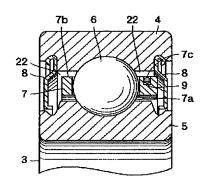
- 1, 23, 24…センサ付軸受装置
- 3 …軸受
- 4…外輪(固定輪)
- 5…内輪 (回転輪)
- 6…伝導体

* 7…保持器

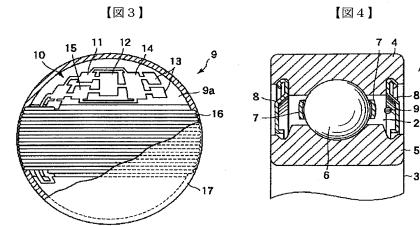
- 9…センサ
- 9 a …表面
- 10…センサ回路
- 11…受信回路
- 12…発電回路
- 13…検出回路
- 14…制御回路
- 15…送信回路
- 10 16…コイル
 - 22…空間
 - E…電磁波
 - R…電波

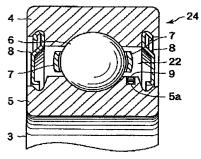
【図1】

図2】

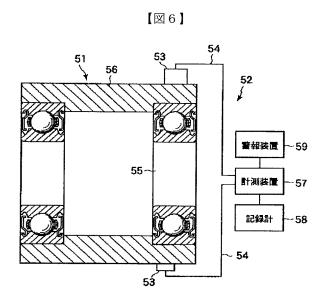


電磁波 送信装置 3-20 監視装置 22





【図5】



			i .
•			
		*	
			,

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第2区分

【発行日】平成17年8月18日(2005.8.18)

【公開番号】特開2003-227526(P2003-227526A)

【公開日】平成15年8月15日(2003.8.15)

【出願番号】特願2002-28412(P2002-28412)

【国際特許分類第7版】

F 1 6 C 41/00 F 1 6 C 19/52

[FI]

F 1 6 C 41/00 F 1 6 C 19/52

【手続補正書】

【提出日】平成17年2月4日(2005.2.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

固定輪と、回転輪と、前記固定輪及び前記回転輪のそれぞれに転接する複数の転動体と、これらの転動体の間隔を所定の間隔に保つ保持器とを有する軸受に、

球状に形成された半導体製のセンサベースと、このセンサベースの表面の一部に巻き付けられたコイルと、前記センサベースの表面に形成されたセンサ回路とを有するセンサを少なくとも1つ備えることを特徴とするセンサ付軸受装置。

【請求項2】

前記センサは、前記固定輪、前記回転輪、前記転動体、前記保持器の内の少なくとも1つに取付けることを特徴とする請求項1に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項3】

前記センサは、前記固定輪の外表面と前記回転輪の外表面とをそれぞれ延長することで 囲まれる前記固定輪と前記回転輪との間の空間に配置することを特徴とする請求項1に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項4】

前記センサ回路は、前記コイルによって受信される電磁波を利用して発電し、発電された電力で検出対象を検出し、この検出した信号を電波で送信することを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項5】

前記センサ回路は、電磁波を受信する受信回路と、この受信回路で受信した電磁波を利用して電力を発生する発電回路と、検出対象を検出する検出回路と、この検出回路で検出した信号を処理する制御回路と、この制御回路で処理された信号を電波で送信する送信回路とを備えることを特徴とする請求項1から請求項4の内のいずれか1項に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項6】

前記検出回路は、温度、振動、圧力、回転速度の内の少なくとも1つを検出することを 特徴とする請求項1から請求項5のうちのいずれか1項に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項7】

_ 前記転動体を挟む一対に配置されて前記固定輪または前記回転輪に支持され、電磁波及

び電波を透過させるシールドを備えることを特徴とする請求項 1 から請求項 6 の内のいずれか 1 項に記載のセンサ付軸受装置。

【請求項8】

前記シールドは、合成樹脂で成形されることを特徴とする請求項7に記載のセンサ付軸 受装置。